

日本国特許庁
PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

J1002 U.S. PTO
09/964976
05/26/01


別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
with this Office.

出願年月日

Date of Application: 2000年12月 8日

十一三

D.G.

12.21.01

出願番号

Application Number: 特願2000-379761

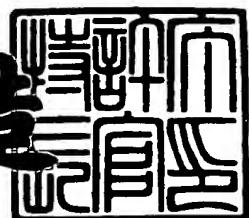
出願人

Applicant(s): 株式会社日立製作所

2001年 4月13日

特許庁長官
Commissioner,
Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2001-3029991

【書類名】 特許願

【整理番号】 D00007581A

【提出日】 平成12年12月 8日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H01L 27/14

【発明の名称】 カラーフィルタ及びそれを用いた液晶表示装置

【請求項の数】 9

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立
製作所生産技術研究所内

【氏名】 関口 慎司

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立
製作所生産技術研究所内

【氏名】 田中 順

【特許出願人】

【識別番号】 000005108

【氏名又は名称】 株式会社 日立製作所

【代理人】

【識別番号】 100075096

【弁理士】

【氏名又は名称】 作田 康夫

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 013088

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

特2000-379761

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 カラーフィルタ及びそれを用いた液晶表示装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】

光透過性基板と、カラーフィルタ層と、波長変換層とを備え、
該波長変換層が前記カラーフィルタ層を覆うようにして形成され、かつ、前記波
長変換層は該波長変換層に入射された光のうち、波長420nm以下の光を波長
420nm以上の光に変換させてなることを特徴とするカラーフィルタ。

【請求項2】

光透過性基板の上方に、波長変換層とカラーフィルタ層と平坦化層とが順次積
層されてなり、前記波長変換層が該波長変換層に入射された光のうち、波長42
0nm以下の光を波長420nm以上の光に変換させてなることを特徴とするカラ
ーフィルタ。

【請求項3】

光透過性基板と、波長変換層と、ブラックマトリックス層と、カラーフィルタ
層と、平坦化膜層とを備え、
前記光透過性基板の上方に前記波長変換層と前記カラーフィルタ層とが積層され
てなり、かつ、隣接する該カラーフィルタ層の間隙に前記ブラックマトリックス
層が配置され、該ブラックマトリックス層と前記カラーフィルタ層とを覆うよう
に前記平坦化膜層が設けられてなることを特徴とするカラーフィルタ。

【請求項4】

前記カラーフィルタ層の表面が、前記波長変換層によって平坦化されてなるこ
とを特徴とする請求項1に記載のカラーフィルタ。

【請求項5】

第1の光透過性基板と、薄膜トランジスタ素子と、液晶層と、カラーフィルタ
とを備え、
該カラーフィルタは第2の光透過性基板の上方にカラーフィルタ層と波長変換層
とを順次積層してなり、かつ、前記液晶層が前記薄膜トランジスタ素子と前記波
長変換層との間に配置してなることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項6】

第1の光透過性基板と、薄膜トランジスタ素子と、液晶層と、カラーフィルタとを備え、

該カラーフィルタは第2の光透過性基板の上方に波長変換層とカラーフィルタ層とを順次積層してなり、かつ、前記液晶層が前記薄膜トランジスタ素子と前記カラーフィルタ層との間に配置されてなることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項7】

光透過性基板と、薄膜トランジスタ素子と、波長変換層と、カラーフィルタ層と、液晶層とを備え、

前記波長変換層の上方に形成された前記カラーフィルタ層が、前記薄膜トランジスタ素子と前記液晶層との間に配置されてなることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項8】

前記波長変換層は、該波長変換層に入射された光のうち、波長420nm以下の光を波長420nm以上の光に変換させてなることを特徴とする請求項5乃至7の何れかに記載の液晶表示装置。

【請求項9】

バックライトからの光を、前記波長変換層を介して前記カラーフィルタ層に入射させてなることを特徴とする請求項5乃至7の何れかに記載の液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、カラー表示の可能な液晶表示装置に利用されるカラーフィルタ及びそれを用いたカラー液晶表示装置に係り、特に、液晶用バックライトからカラー フィルタを透過する光の輝度向上を図り、表示品質を向上させたカラー液晶表示装置に関する。

【0002】

【従来の技術】

液晶表示装置に代表される文字情報や画像情報を表示するための表示装置においては、カラー表示化に対応したものが数多く開発されている。このカラー表示

を実現するための手段の一つとして、カラーフィルタが広く使用されている。

【0003】

従来のカラーフィルタは、ガラス基板上に顔料や染料等によって着色されたカラー表示用の着色パターン（赤（R）、緑（G）、青（B））を形成して構成されている。このようなカラーフィルタは、特定波長域の光のみを選択的に透過させ、そして特定波長域以外の光を吸収させて透過させないため、カラーフィルタを透過する光の透過率が低いという問題がある。

【0004】

例えば、RGB系のカラーフィルタにおいて、青色用のフィルタ部分では入射する白色光のうち赤色と緑色に対応する波長域の光を吸収し、青色の光を透過するため、入射光の2／3以上の損失を余儀なくされている。

【0005】

上記した問題点に対して、特開平11-202118号公報に記載の技術によれば、その概要を忠実に表わした図1に示すように、ガラス基板4の他方の面、即ちガラス基板の光の出射側11に積層された赤、緑及び青色用の波長変換層3R、3G及び3Bとこの色変換層の光の出射側11に積層されたフィルタ層2R、2及び2Bとを備え、更に積層された二層の平坦化を図るための平坦化層1が設けられたカラーフィルタが開示されている。

【0006】

ここで波長変換層は、近紫外から緑色近傍の波長域の光を赤色近傍の波長域の光に変換する赤色用の色変換層3Rと、近紫外から青色近傍の波長域の光を緑色近傍の波長域の光に変換する緑色用の色変換層3Gと、近紫外域近傍の光を青色近傍の波長域の光に変換する青色用の色変換層3Bである。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】

上記の波長変換カラーフィルタを有する液晶表示装置では、以下の問題がある

【0008】

即ち、赤、緑、青色の各フィルタ層に加え、各自に対応させて入射光の波長を変

換させる機能をもつ波長変換層の形成が不可欠である。そのため、カラーフィルタの製造工数が増加し、その分だけカラーフィルタの生産性が低下する。

【0009】

また、波長変換層を形成した後に各フィルタ層を複数の工程を経て形成することが必要であり、その工程における過酷な熱履歴が下部層である波長変換層にかかるため、波長変換層の機能自身の劣化を招き易い。

【0010】

本発明は、上記した諸問題を解決し、入射光に対する高い光透過率の実現可能とするカラーフィルタ及び高輝度表示を実現するカラー液晶表示装置を提供することである。

【0011】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために、本発明では光透過性基板とカラーフィルタ層と波長変換層とを備え、この波長変換層がカラーフィルタ層を覆うようにして形成されている。

【0012】

また、光透過性基板の上方に波長変換層とカラーフィルタ層と平坦化層とが順次積層して形成されている。これにより、波長変換層に入射した光のうち、波長420nm以下の光を波長420nm以上の光に変換させるようにした。

【0013】

更に、光透過性基板と波長変換層とブラックマトリックス層とカラーフィルタ層と平坦化膜層とを備え、この光透過性基板の上方に波長変換層とカラーフィルタ層とが積層されており、かつ、隣接するカラーフィルタ層の間隙にブラックマトリックス層が配置され、そして平坦化膜層がこのブラックマトリックス層とカラーフィルタ層とを覆うように設けられている。

【0014】

また本発明は、第1の光透過性基板と薄膜トランジスタ素子と液晶層とカラーフィルタとを備え、このカラーフィルタは第2の光透過性基板の上方にカラーフィルタ層と波長変換層とを順次積層し、この波長変換層と薄膜トランジスタ素子

との間に液晶層を配置した。または、カラーフィルタは第2の光透過性基板の上方に波長変換層とカラーフィルタ層とを順次積層し、このカラーフィルタ層と薄膜トランジスタ素子との間に液晶層を配置した。

【0015】

更に本発明は、光透過性基板と薄膜トランジスタ素子と波長変換層とカラーフィルタ層と液晶層とを備えており、この波長変換層の上方に形成されたカラーフィルタ層が薄膜トランジスタ素子と液晶層との間に配置し、波長変換層に入射された光のうち波長420nm以下の光を波長420nm以上の光に変換させるようにした。そして、バックライトからの光を波長変換層を介してカラーフィルタ層に入射させる構成とした。

【0016】

上記したカラーフィルタは、入射した光の一部を特定波長域の光に変換する波長変換手段とその波長変換層が各々のフィルタ層を形成するレジスト層を平坦化させる機能を有すると共に、入射した光のうち特定波長域の光のみを透過させるフィルタ機能とを備えている。

【0017】

このようにすることによって、従来技術で述べた赤、緑、青色の各フィルタ層に加え、このフィルタ層と同一のパターンで新たな波長変換層を個別に形成する必然性がなくなり、更に各フィルタ層の平坦化と波長変換との機能を兼用させることができるのであるため、製造工程数を増やす必要もない。そして入射する波長420nm以下の光を波長420nm以上の光に変換することが出来るので、高い光透過率を有するカラー液晶表示装置を実現することが可能となる。

【0018】

このとき、波長変換層に用いる蛍光体材料として、例えば、7-ジメチルアミノ-4-メチルクマリン、7-ヒドロキシ-4-メチルクマリン、ペリレン、1,4-ビス(4-メチル-5-フェニロキサゾール-2-イル)ベンゼン、7-ジメチルアミノ-4-メチル-2-ヒドロキシキノリンなどを用いることが出来るが、これらに限定されることなく、波長変換層に入射した波長420nm以下の光を波長420nm以上の光に変換可能である蛍光体材料であれば何ら問題なく使用するこ

とが出来る。

【0019】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。

【0020】

図2は、本発明の実施例を説明するためのカラーフィルタの断面図である。

【0021】

0. 7mm厚みのガラス基板4の上方に、通常良く知られた方法を用いて赤色の顔料を分散させたレジストを塗布した後にベーキングを施した。そして、周知のフォトリソグラフィー技術を用いて露光、現像、ポストベークを行い、約1.5mmの厚みで所望の位置にパターン化された赤色のフィルタ層2Rを形成した。

【0022】

同様の工程を繰り返し、緑色のフィルタ層2G及び青色のフィルタ層2Bを形成した。

【0023】

次に、各カラーフィルタ層2R、2G及び2Bの表面を平坦にするための平坦化膜3として、光熱硬化性樹脂材料（新日鐵化学（株）製、製品名：V259PA）を用いた。また、上記の平坦化膜3に入射した光のうち、波長420nm以下の光を波長420nm以上の光に変換するための蛍光体材料の一例として、蛍光体7-ヒドロキシ-4-メチルクマリンを用いた。

【0024】

これを上記の光熱硬化性樹脂材料に5重量%溶かして各カラーフィルタ層2R、2G及び2Bを覆うようにして塗布し、良く知られたホットプレート方式で加熱した。その後、全面露光を施した後、オーブン炉を用いて更に加熱硬化させ、1.5mmの厚みを有する平坦化膜3を形成した。

【0025】

以上の工程を経て、平坦化層が波長変換層を兼ね備え、入射した光の波長を変換可能とするカラーフィルタが完成する。

【0026】

また、本実施例との比較を目的として、上記した蛍光体材料を含まない光熱硬化性樹脂材料（新日鐵化学（株）製、製品名：V259PA）を用いて平坦化膜を形成した。尚、各カラーフィルタ層2R、2G及び2Bの形成方法は実施例の場合と同様である。

【0027】

図3は、上記で作製されたカラーフィルタの分光特性を測定したひとつの例である。但し、カラーフィルタ層として、青色のフィルタ層2Bのみを形成した。測定は上記のカラーフィルタの平坦化膜3側から光（例えば液晶表示装置に良く使用されるバックライトを用いる）を入射させ、青色のフィルタ層2Bを透過してガラス基板4側に出射した光の強度を浜松フォトニクス製マルチチャンネルアナライザー及びイメージングスペクトルグラフC5094を用いて、分光スペクトル測定を行った。

【0028】

図3において、横軸に波長を、縦軸に出力された光の強度を示しており、図中の実線は入射光が平坦化膜を兼ねた波長変換層を透過した場合であり、点線は波長変換層の機能を有しない単なる平坦化層を透過した場合である。

【0029】

この結果から明らかのように、平坦化層、即ち波長変換層及び青色のカラーフィルタ層を透過させた場合、バックライト光の波長のうち、短波長側特に波長420nm以下の光が波長変換層で吸収され、波長420nm以上の蛍光を発することになり、結果的には波長420nm以上、特に440nmから480nmの波長領域において出射光強度の顕著な増加として観察される。

【0030】

尚、カラーフィルタ層として緑色のフィルタ2G（中心波長550nm）及び赤色のフィルタ2R（中心波長620nm）を用いた場合、上記した出射光の顕著な増加の認められる波長領域の光は各フィルタ2G及び2Rを殆ど透過する事がないので、青色フィルタ2Bの場合に比較して波長変換層の機能は発揮されない。

【0031】

以上で述べたように、光の入射側から波長変換層（平坦化層を兼ねる）、カラーフィルタ層の順にバックライト光を透過させた時、バックライトからの入射光5の一部である420nm以下の光を波長420nm以上の光に変換され、入射光5と併せて出射光11として外部に放射される。

【0032】

これにより、波長変換層の存在しないカラーフィルタに比較して輝度向上の図られたより明るいカラーフィルタを実現すると共に、上記した青色用の波長変換層がRGB各フィルタの表面を被覆し、フィルタの表面を平坦化させる機能を発揮させることによって、製造工程数の増加を抑制させることが可能である。

【0033】

図4は他の実施例を説明するためのカラーフィルタの断面図である。

【0034】

0.7mm厚みのガラス基板4上に光熱硬化性樹脂材料（新日鐵化学（株）製、製品名：V259PA）を塗布する。この光熱硬化性樹脂材料には、入射した波長420nm以下の光を波長420nm以上の光に変換するための蛍光体材料を含有させてあり、この蛍光体材料の一例として7-ヒドロキシ-4-メチルクマリンを5重量%溶解させてある。そして、良く知られたホットプレート方式で加熱し、全面露光した後、再びオーブン炉を用いて加熱硬化させ、波長変換層3（1.5mmの厚み）を形成した。

【0035】

次に、上記の波長変換層3の上に赤色の顔料を分散させたレジストを塗布し、ベーキングを行なう。その後、周知のフォトリソグラフィー技術を用いて露光、現像、ポストベークの各工程を経て、所望の位置にパターン化された赤色のフィルタ層2R（1.5mmの厚み）を形成した。

【0036】

同様にして、緑色のフィルタ層2G及び青色のフィルタ層2Bを形成した。尚、フィルタ層の形成順序は上記の方法には依らない。

【0037】

次に、上記の各フィルタ層2R、2G及び2Bを覆うようにして平坦化層1を通常の方法を用いて形成し、入射光5に対する波長変換機能を有するカラーフィルタが完成する。

【0038】

上記したカラーフィルタのガラス基板4の側から、例えば液晶のバックライト光を照射させた場合、ガラス基板4を介して波長変換層3に入射されたバックライト光5の一部である420nm以下の光は蛍光材料に吸収されて波長420nm以上の蛍光を発し、バックライト光と併せて青色のフィルタ層2Bを透過して外部に出射光11として放射される。

【0039】

従って、図3に例示したように、420nm以下の光は波長420nm以上の光に変換され、あたかも青色のフィルタ層2Bの透過率を向上させたかの如き効果を發揮させることが出来る。

【0040】

その結果、従来の波長変換層3の存在しないカラーフィルタの場合に比較して輝度の向上を図った明るいカラーフィルタを実現することが可能になった。

【0041】

図5は別の実施例を説明するためのカラーフィルタの断面図である。

【0042】

本実施例と図4で述べた実施例との違いは、波長変換層3とフィルタ層2R、2G及び2Bを形成する工程の間にブラックマトリクス層9を形成するための工程を追加したことであって、波長変換層3及びフィルタ層2R、2G及び2Bを形成する方法は図4で述べた方法と同様である。

【0043】

ブラックマトリクス層9は次のようにして形成される。即ち、ガラス基板4の上に波長変換層3を形成した後、感光性の樹脂ブラックマトリックス材を塗布してベーキングを行なう。その後、周知のフォトリソグラフィー技術を用いて露光、現像、ポストベークの各処理を行い、所望の位置にパターン化されたブラック

マトリック層9（1.5mmの厚み）を形成した。

【0044】

赤色のフィルタ層2R、緑色のフィルタ層2G及び青色のフィルタ層2Bは上記したブラックマトリクス層9の開口部に形成されており、赤色のフィルタ層2R、緑色のフィルタ層2G、青色のフィルタ層2B及びブラックマトリクス層9を覆うようにして平坦化層1が形成されている。

【0045】

以上の工程を経て、波長変換層を有するカラーフィルタが完成する。

【0046】

上記の方法で作製されたカラーフィルタのガラス基板4の側から、例えば液晶表示用のバックライト光を照射した場合、ガラス基板4を透過したバックライトからの入射光5のうち、波長420nm以下の光は波長変換層3に内在する蛍光材料によって吸収されて蛍光を発するとともに、波長420nm以上の光に変換されて各フィルタ層2R、2G、2B及び平坦化層1を透過して外部に出射光1として取り出される。

【0047】

この時、バックライトからの入射光5及び波長変換層3で変換された光の一部はブラックマトリクス層9によって遮蔽されるため、各フィルタ層2R、2G、2Bを透過して出射される赤色、緑色、青色の光の混合を防ぐことが可能である。

【0048】

即ち、従来のカラーフィルタに比較して、隣接するフィルタ層との間隙にブラックマトリクス層を設けることによってコントラストの向上を図ることが出来、しかも波長変換層を備えることによって輝度の向上をも可能としたカラーフィルタを実現した。

【0049】

図6は、更に別の実施例を説明するためのカラーフィルタの断面図である。

【0050】

本実施例と図2で述べた実施例との違いは、ガラス基板4上の所定の位置に先

ずブラックマトリクス層9を形成し、その後このブラックマトリクス層9の開口部分に各フィルタ層2R、2G、2Bを形成したことである。言い換えれば、隣接するフィルタ層2R、2G、2Bの間隙にブラックマトリクス層9を配設したことである。

【0051】

尚、ブラックマトリクス層9の形成方法は図5の実施例で述べた方法と同一であり、またフィルタ層2R、2G、2B及び波長変換層を兼ねた平坦化層3の形成方法は図2の実施例の場合と同様である。

【0052】

上記したカラーフィルタに対して、例えば液晶表示用バックライトからの光をガラス基板の反対側、即ち波長変換層を兼ねた平坦化層3の側から照射させることによって、入射光5の一部である420nm以下の光は波長変換層3で波長420nm以上の光に変換され、そしてフィルタ層2R、2G、2Bを透過し、出射光11として外部に取り出される。

【0053】

本実施例において、図2に示した実施例の場合と同様に、波長変換層に備えられた波長変換機能によって、従来のカラーフィルタに比較して輝度を向上させたより明るいカラーフィルタを実現することが出来る。更に、ブラックマトリクス層9はバックライトからの入射光5及び波長変換層3で変換された光を遮光するので、図2の実施例に比較してフィルタ層2R、2G、2Bを通って外部に放射された光のコントラストを向上させることが出来る。

【0054】

また、波長変換層と平坦化層とを兼用させることによって、製造工程数を増やすことなく、輝度の向上を図ることが可能である。

【0055】

次に、上記で述べたカラーフィルタを液晶表示装置に適用した例について説明する。

【0056】

図7は、図6に示したカラーフィルタを備えた液晶表示装置の断面図である。

【0057】

第2のガラス基板4上にフィルタ層2R、2G、2Bと、隣接するフィルタ層2R、2G、2Bとの間隙に配設したブラックマトリクス層9と、上記のフィルタ層2R、2G、2B及びブラックマトリクス層9を覆うようにして設けられ、かつ波長変換層を兼用した平坦化層3の形成方法は、図6で説明した実施例の場合と同様である。

【0058】

その後、上記した平坦化層3の上に、液晶6を配向させるためのポリイミド配向膜8を形成する。

【0059】

一方、第1のガラス基板14の上にTFT素子7及び液晶を配向させるためのポリイミド配向膜18を良く知られた方法を用いて形成する。尚、TFT素子7の画素領域（図示せず）は上記したフィルタ層2R、2G、2Bに対応する位置に設けられている。

【0060】

次に、上記した二つのガラス基板4及び14とをポリイミド配向膜8、18同士を対面させて配置し、更に液晶6を挟むようにしてガラス基板4及び14の周辺部に設けたシール剤を用いて封止する。このようにして液晶表示装置が完成する。

【0061】

図7にはバックライトが記載されていないが、バックライトはTFT素子7を設けた第1のガラス基板14の側に配置されている。

【0062】

通常の方法を用いてTFT素子7を駆動させ、かつ液晶6を挟むようにして所定の電界を印加する。この時、バックライトからの光は入射光5として第1のガラス基板14に入射され、配向膜18、液晶6、配向膜8を透過して平坦化層を兼ねた波長変換層3に入射される。

【0063】

波長変換層3において、入射した光のうち波長420nm以下の光によって螢

光材料が励起され、波長420nm以上の光を放出する（図3参照）。そして、波長変換された光はバックライトからの光と併せてフィルタ層2R、2G、2Bを透過して外部に取り出される。

【0064】

従って、バックライトの光をフィルタ層に入射させる前に蛍光材料を含有させた波長変換層を通過させることによって、従来の波長変換層を有しないカラーフィルタを用いた場合に比較して、特に440nmから480nmの波長領域において出射光強度の顕著な増加が可能となる。そして、文字情報や画像情報を表示するための表示装置として最も重要な特性のひとつである輝度の向上を図った液晶表示装置が実現する。

【0065】

図8は他の実施例を説明するための液晶表示装置の断面図である。

【0066】

図7に示した実施例との違いは、カラーフィルタとして図5に示したカラーフィルタを用いた点である。即ち、波長変換層3は第2のガラス基板4とフィルタ層2R、2G、2Bとの間に配設されている。また、バックライト（図示せず）は第2のガラス基板4の側に配置した。

【0067】

上記の構成を用いることによって、バックライトからの光は入射光5として第2のガラス基板4に入射され、波長変換層3、フィルタ層2R、2G、2B、平坦化層1、配向膜8、液晶6、配向膜18、TFT素子7、第1のガラス基板14を透過して外部に取り出される。

【0068】

従って、図7に示した実施例の場合と同様に、波長変換層3を有しないカラーフィルタを使用した場合に比較して、波長変換層によって波長変換された光を付加して外部に取り出すことが出来る。

【0069】

即ち、バックライトの光をフィルタ層に入射させる前に蛍光材料を含有させた波長変換層を通過させることによって、特に440nmから480nmの波長領

域において出射光強度の顕著な増加が可能となる。そして、文字情報や画像情報を表示するための表示装置として最も重要な特性のひとつである輝度の向上を図った液晶表示装置を実現させることが可能になる。

【0070】

図9は別の実施例を説明するための液晶表示装置の断面図である。

【0071】

図7または図8に示した実施例との違いは、波長変換層3、フィルタ層2R、2G、2B、ブラックマトリクス層9、平坦化層1を備えたカラーフィルタをTFT素子7の上に設けた点である。

【0072】

即ち、第1のガラス基板14の上にTFT素子7を図7または図8の実施例で述べた方法を用いて形成した。

【0073】

その後、波長変換層3、フィルタ層2R、2G、2B、ブラックマトリクス層9、平坦化層1を備えたカラーフィルタを、図5の実施例の場合と同様の方法で形成した。尚、TFT素子7の画素領域（図示せず）とフィルタ層2R、2G、2Bとが対応するように設けられている。

【0074】

そして、上記した平坦化層1の上に配向膜18を形成した。

【0075】

一方、第2のガラス基板4の上に配向膜8を形成した。そして、上記したふたつのガラス基板4及び14とを、配向膜8及び18同士が対面するように配置して液晶6を挟み込むことによって液晶表示装置が完成する。

【0076】

バックライト（図示せず）は第1にガラス基板14の側に設置されており、バックライトからの光は入射光5として第1のガラス基板14、TFT素子7、波長変換層3、フィルタ層2R、2G、2B、平坦化層1、配向膜18、液晶6、配向膜8、第2のガラス基板4を透過し、出射光11として外部に取り出される。

【0077】

上記した構造を用いることにより、波長変換層3によって波長変換された入射光5の光を附加して取り出すことが出来る。特に、440nmから480nmの波長領域において出射光強度の顕著な増加が可能とし、文字情報や画像情報を表示するための表示装置として最も重要な特性のひとつである輝度の向上を図った液晶表示装置を実現させることが可能になる。

【0078】

また、波長変換層3等を含むカラーフィルタをTFT素子7の上に直接形成されているため、図7または図8に示した実施例と比較してフィルタ層2R、2G、2BとTFT素子7の画素領域との位置合わせを容易にし、両者の位置ずれに伴う光透過率の低下や色ずれを抑制することが可能になる。

【0079】

尚、上記したいくつかの実施例を達成するために述べた諸条件はこれらの実施例に限定されるものではない。

【0080】

【発明の効果】

以上で説明したように、入射する光の一部を特定波長域の光に変換することによって、色純度を低下させることなく輝度の向上を図ることが可能である。

【図面の簡単な説明】

【図1】

従来のカラーフィルタを説明するためのカラーフィルタの断面図である。

【図2】

本発明の実施例を説明するためのカラーフィルタの断面図である。

【図3】

カラーフィルタの分光スペクトルであって、波長変換層の機能を説明するための図である。

【図4】

本発明の他の実施例を説明するためのカラーフィルタの断面図である。

【図5】

本発明の別の実施例を説明するためのカラーフィルタの断面図である。

【図6】

本発明の更に別の実施例を説明するためのカラーフィルタの断面図である。

【図7】

本発明の実施例を説明するための液晶表示装置の断面図である。

【図8】

本発明の他の実施例を説明するための液晶表示装置の断面図である。

【図9】

本発明の別の実施例を説明するための液晶表示装置の断面図である。

【符号の説明】

1 …平坦化層、 2 …フィルタ層、 3 …波長変換層、 4、 14 …ガラス基板、 5 …入射光、 6 …液晶層、 7 …TFT素子、 8、 18 …配向膜、 9 …ブラックマトリックス層、 11 …出射光

【書類名】 図面

【図1】

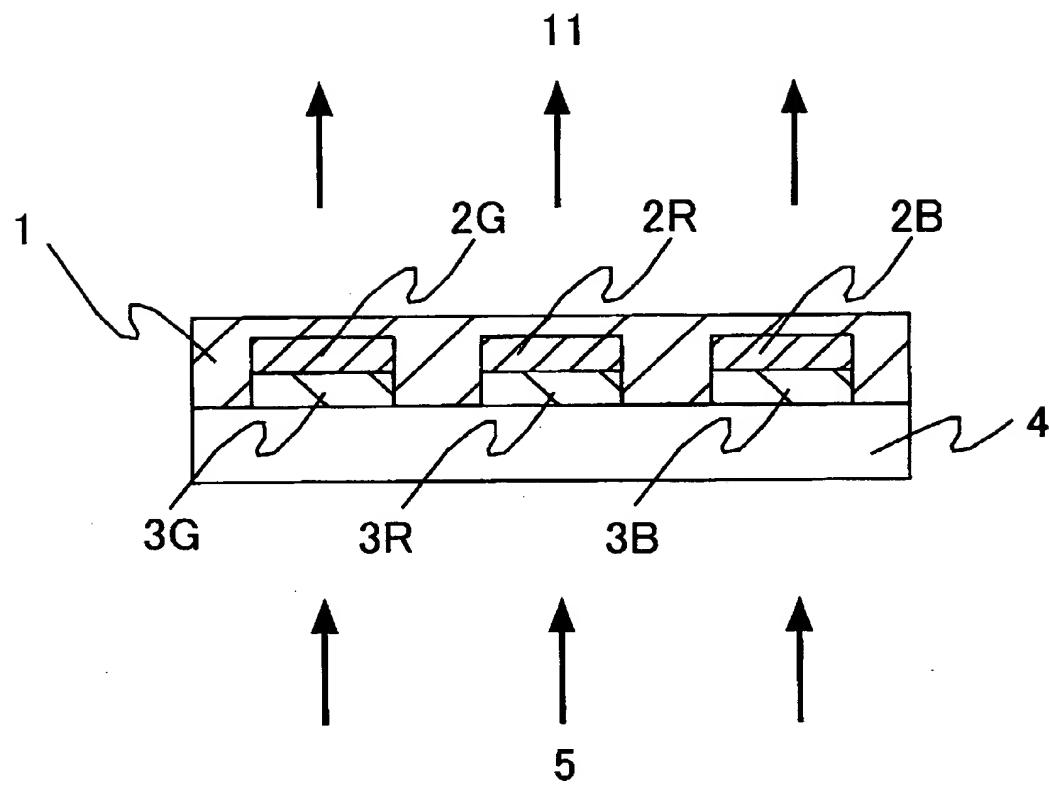


図1

【図2】

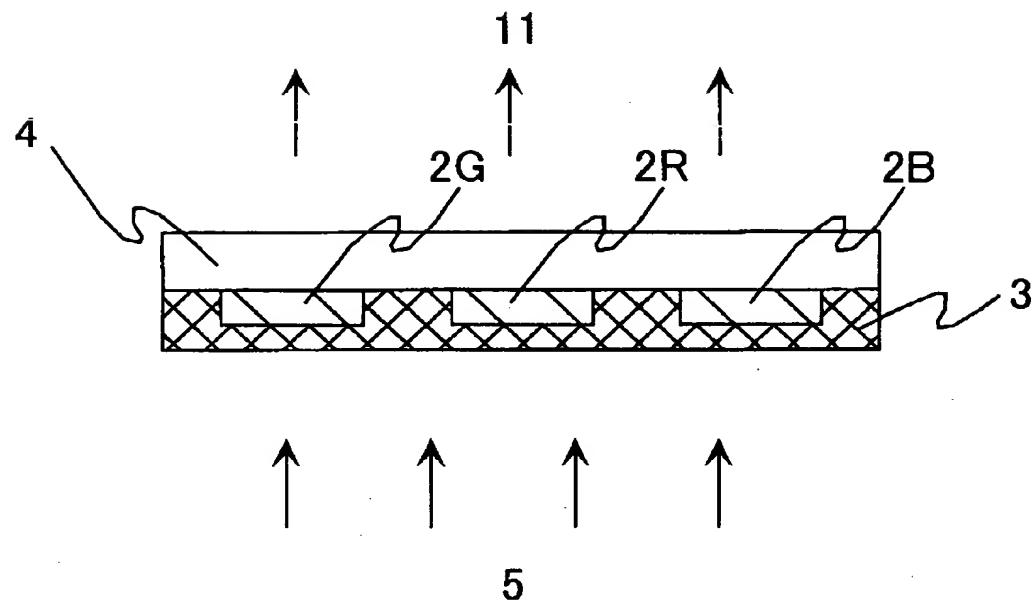


図2

【図3】

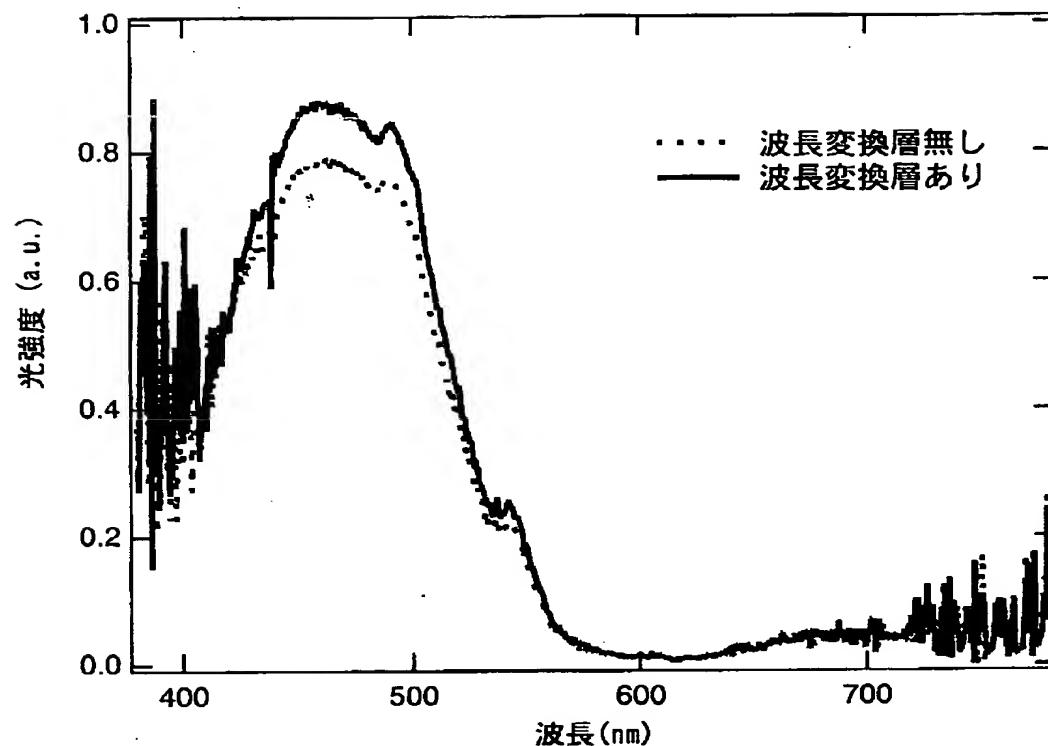


図3

【図4】

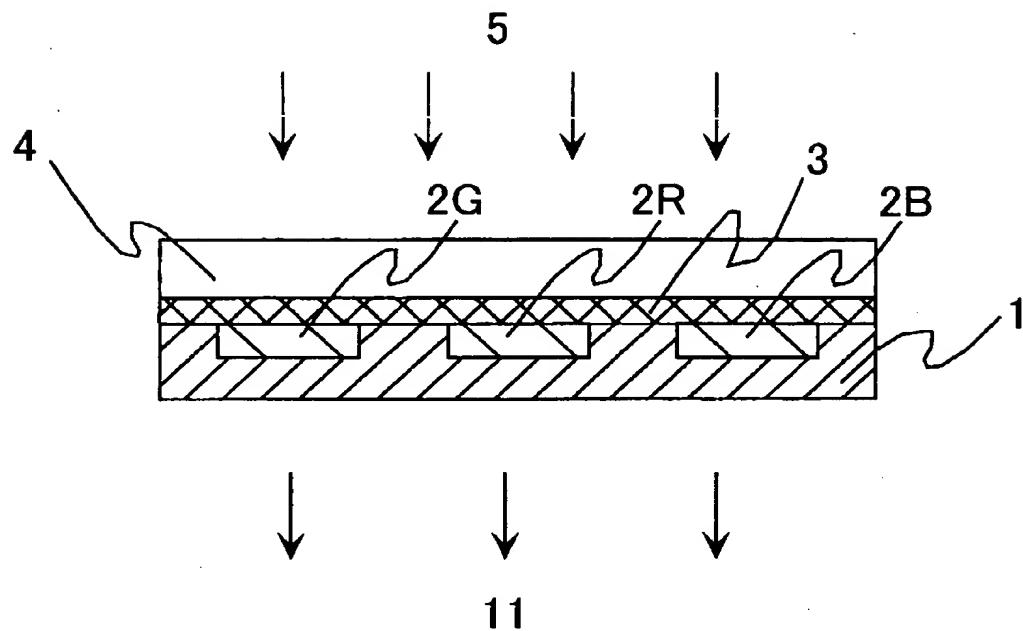


図4

【図5】

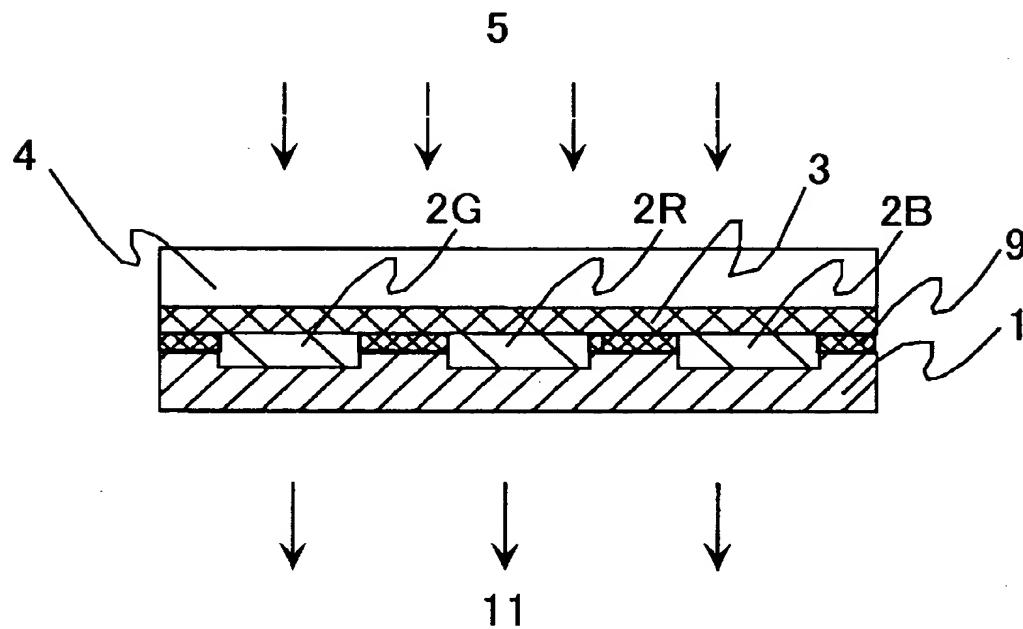


図5

【図6】

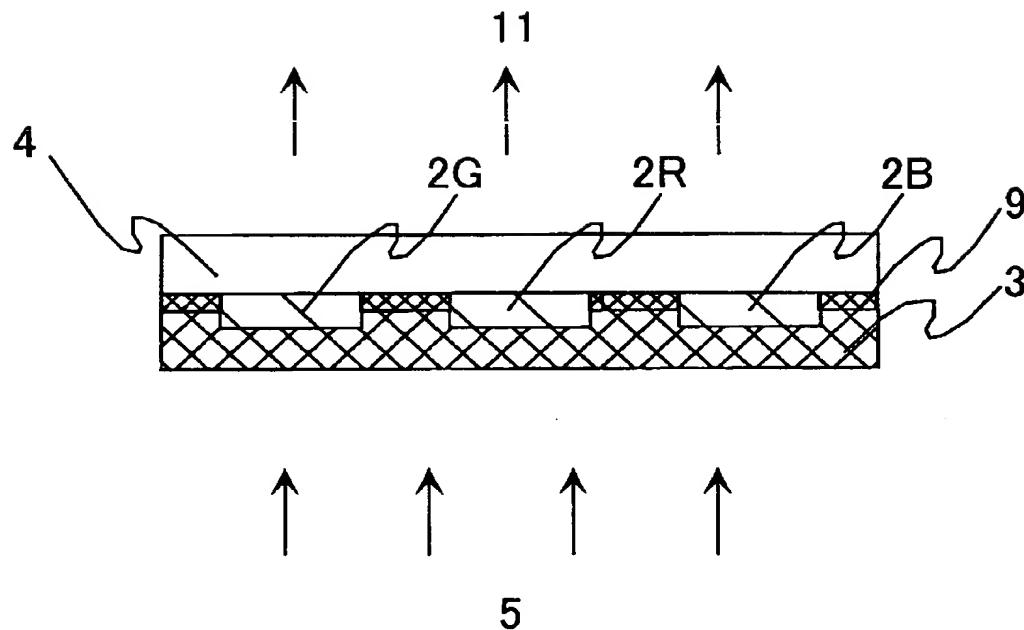


図6

【図7】

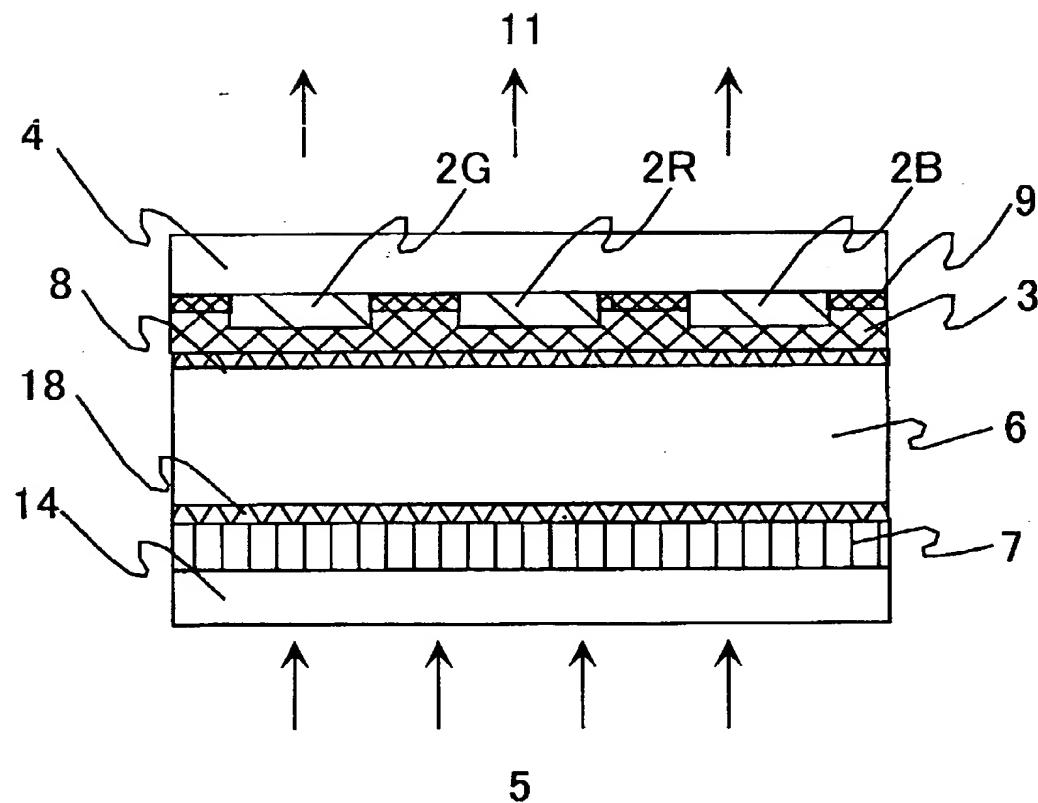


図7

【図8】

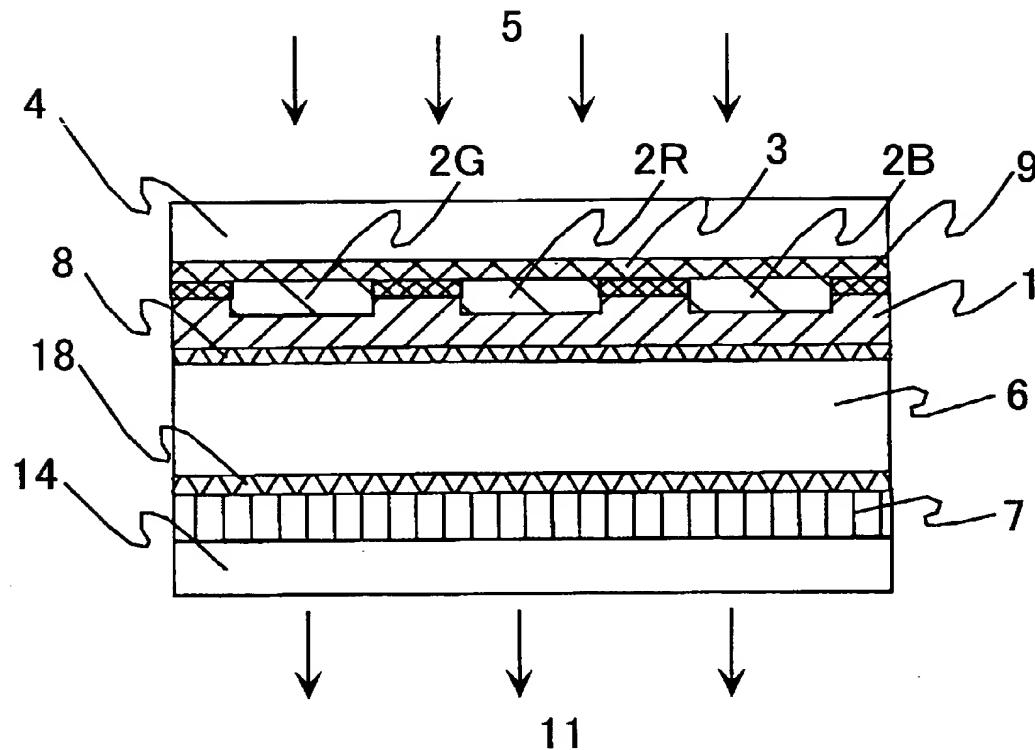


図8

【図9】

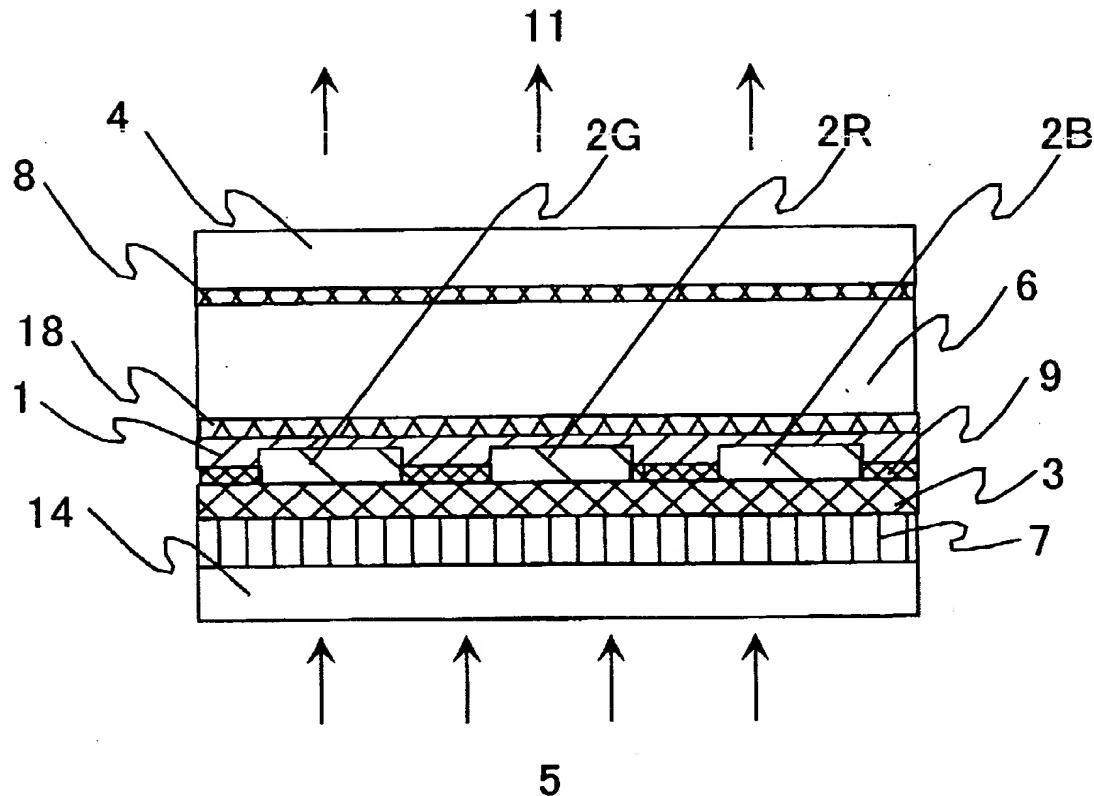


図9

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 光透過率が高く、表示特性の優れたカラーフィルタ及び液晶表示装置、
を提供する。

【解決手段】 赤、緑、青色のフィルタ層を覆うように設けられた平坦化層と波
長変換層とを兼用させ、入射光の一部である近紫外波長領域近傍の光を青色波長
領域の光に変換させることで、青色フィルタ層の光透過率を向上させる。

【選択図】 図2

出願人履歴情報

識別番号 [000005108]

1. 変更年月日 1990年 8月31日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地
氏 名 株式会社日立製作所